# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-302310

(43)Date of publication of application: 13.11.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number: 09-109662

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

25.04.1997

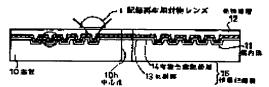
(72)Inventor: KAWAKUBO SHIN

KASHIWAGI TOSHIYUKI YASUDA KOICHI KANEKO MASAHIKO

## (54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND OPTICAL DISK DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium with which the recording of a larger capacity is possible. SOLUTION: This optical recording medium is constituted by forming a base 10 which consists of a thermoplastic resin and has a thickness of 0.3 to 1.2 mm, guide grooves 11 on this base 10, an information recording layer 15 which consists of at least a reflection film 13 and an org. dyestuff recording layer 14 successively on these guide groves 11 and a light transparent layer 12 of a thickness 10 to 177  $\mu m$ . This optical recording medium is so formed that the relation of  $\Delta t \leq 5.26 (\lambda/N.A.4)~(\mu m),~(N.A.~is~a~numerical~aperture)$  is satisfied between the N.A. of an optical system for reproducing or recording and reproducing and a wavelength  $\lambda$  when the unevenness of the light transparent layer thickness is defined as  $\Delta t$ .



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

11.10.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

# 特開平10-302310

(43) 公開日 平成10年 (1998) 11月13日

(51) Int. Cl. 6

G11B 7/24

識別記号

535

FΙ

G11B 7/24

535

535 J

審査請求 未請求 請求項の数32 OL (全10頁)

(21) 出願番号

特願平9-109662

(22) 出願日

平成9年(1997)4月25日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 川久保 伸

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72) 発明者 柏木 俊行

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72) 発明者 保田 宏一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74) 代理人 弁理士 松隈 秀盛

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】光学記録媒体及び光学ディスク装置

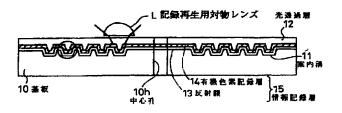
#### (57) 【要約】

【課題】 高記録容量化可能な光記録媒体を提供する。 【解決手段】 熱可塑性樹脂からなり、 $0.3\sim1.2$  mmの厚さの支持体と、支持体上に案内溝と、案内溝上に、順に、少なくとも反射膜と、有機色素記録層からなる情報記録層と、 $10\sim177\mu$ mの厚さの光透過層が形成されて成り、光透過層の、厚さむらを $\Delta$ tとしたときに、再生、もしくは記録再生する光学系のN.A. および波長 $\lambda$ との間に、

 $\Delta t \leq \pm 5.26 (\lambda/N.A.^4) (\mu m) (N.$ 

A. は開口数)

の関係を満たすようにする。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱可塑性樹脂からなり、0.3~1.2 mmの厚さの支持体と、

1

上記支持体上に案内溝と、該案内溝上に、順に、少なく とも反射膜と有機色素記録層からなる情報記録層と、1 0~177μmの厚さの光透過層が形成されて成り、 上記光透過層の、厚さむらをΔtとしたときに、再生、 もしくは記録再生する光学系のN. A. および波長λと の間に、

 $\Delta t \leq \pm 5$ . 26( $\lambda/N$ . A. ') ( $\mu m$ ) (N. A. は開口数)

の関係を満たすことを特徴とする光学記録媒体。

【請求項2】 上記光透過層は、液状紫外線硬化性樹脂 を回転延伸することにより形成したことを特徴とする請 求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項3】 上記光透過層は、液状紫外線硬化性樹脂 を介して、光透過性フィルムにより形成したことを特徴 とする請求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項4】 上記有機色素記録層と、光透過層との間 に透明保護層が形成されて成ることを特徴とする請求項 20 1 に記載の光学記録媒体。

【請求項5】 上記透明保護層の屈折率をnとし、その 膜厚をdとしたときに、上記光透過層の厚さが、10- $(1.53 d/n) \sim 177 - (1.53 d/n) (\mu$ m〕の関係を満たすことを特徴とする請求項4に記載の 光学記録媒体。

【請求項6】 上記透明保護層が、Mg、Al、Si、 Ti, Zn, Ga, Ge, Zr, In, Sn, Sb, B a、Hf、Ta、Sc、Y以下、希土類元素の酸化物、 窒化物、硫化物、フッ化物等の単体、およびその混合物 30 から成ることを特徴とする請求項4に記載の光学記録媒 体。

【請求項7】 少なくとも、厚さ10~177µmでス タンパーの熱転写による信号あるいは案内溝を有するシ ートと、

上記信号あるいは案内溝上に、少なくとも有機色素記録 層と反射膜とから成る情報記録層とを有することを特徴 とする光学記録媒体。

【請求項8】 上記シートに厚さ0.6~1.2mmの 支持基板を貼り合わせた構成としたことを特徴とする請 40 求項7に記載の光学記録媒体。

【請求項9】 上記支持基板は、透明板であることを特 徴とする請求項8に記載の光学記録媒体。

【請求項10】 上記有機色素記録層が、シアニン、フ タロシアン、ジフタロシアン、アントラセンおよびこれ らの構成元素を他の元素及び置換基で置換したことを特 徴とする請求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項11】 上記有機色素記録層が、シアニン、フ タロシアン、ジフタロシアン、アントラセンおよびこれ らの構成元素を他の元素及び置換基で置換したことを特 50 なされていることを特徴とする請求項7に記載の光学記

徴とする請求項7に記載の光学記録媒体。

【請求項12】 上記反射膜は、AIまたはAI合金 を、イオンビームスパッタ法により成膜してなることを 特徴とする請求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項13】 上記反射膜は、AIまたはAI合金 を、イオンビームスパッタ法により成膜してなることを 特徴とする請求項でに記載の光学記録媒体。

【請求項14】 上記反射膜は、Auを、直流スパッタ 法により成膜してなることを特徴とする請求項1に記載 10 の光学記録媒体。

【請求項15】 上記反射膜は、Auを、直流スパッタ 法により成膜してなることを特徴とする請求項7に記載 の光学記録媒体。

【請求項16】 上記反射膜は、0.5重量%以上のC rを含有したAI合金を直流スパッタ法により成膜して なることを特徴とする請求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項17】 上記反射膜は、0.5重量%以上のC rを含有したAI合金を直流スパッタ法により成膜して なることを特徴とする請求項7に記載の光学記録媒体。

【請求項18】 上記反射膜は、0.5重量%以上のT i を含有したAI合金を直流スパッタ法により成膜して なることを特徴とする請求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項19】 上記反射膜は、0.5重量%以上のT iを含有したAI合金を直流スパッタ法により成膜して なることを特徴とする請求項7に記載の光学記録媒体。

【請求項20】 上記光透過層とは反対側の面に、紫外 線硬化性樹脂が塗布されて成ることを特徴とする請求項 1 に記載の光学記録媒体。

【請求項21】 上記光透過層とは反対側の面に、紫外 線硬化性樹脂が塗布されて成ることを特徴とする請求項 7に記載の光学記録媒体。

【請求項22】 上記光透過層とは反対側の面に塗布さ れている紫外線硬化性樹脂の硬化収縮率が、上記光透過 層を形成する材料の硬化収縮率よりも高いことを特徴と する請求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項23】 上記光透過層とは反対側の面に塗布さ れている紫外線硬化性樹脂の硬化収縮率が、上記光透過 層を形成する材料の硬化収縮率よりも高いことを特徴と する請求項7に記載の光学記録媒体。

【請求項24】 上記光透過層表面に、紫外線硬化性樹 脂が塗布されていることを特徴とする請求項1に記載の 光学記録媒体。

上記光透過層表面に、紫外線硬化性樹 【請求項25】 脂が塗布されていることを特徴とする請求項7に記載の 光学記録媒体。

【請求項26】 上記情報記録層表面に、シラン処理が なされていることを特徴とする請求項1に記載の光学記 録媒体。

【請求項27】 上記情報記録層表面に、シラン処理が

録媒体。

【請求項28】 上記案内溝上に、少なくとも反射膜と 有機色素記録層からなる情報記録層が、複数積層されて なることを特徴とする請求項1に記載の光学記録媒体。

【請求項29】 上記案内溝上に、少なくとも有機色素 記録層と反射膜からなる情報記録層が、複数積層されて なることを特徴とする請求項7に記載の光学記録媒体。

【請求項30】 上記情報記録層が形成された支持体 が、貼り合わせにより積層され、両面構造としたことを 特徴とする請求項28に記載の光学記録媒体。

【請求項31】 上記複数積層された情報記録層を構成 . する反射膜の記録再生光に対する反射率が、光入射面側 ほど小さくなることを特徴とする請求項28に記載の光 学記録媒体。

【請求項32】 熱可塑性樹脂からなり、0.3~1. 2mmの厚さの支持体と、 該支持体上に、案内溝と、 該案内溝上に、順に、少なくとも反射膜と有機色素記録 層からなる情報記録層と、光透過層を有し、該光透過層 の厚さが10~177μmである光学ディスク、あるい は厚さ10~177μmに成形されたシートと、スタン 20 パーの熱転写により信号あるいは案内溝の形成がなさ れ、最終的に光透過層を構成する光透過性樹脂膜から成 り、上記信号あるいは案内溝上に、少なくとも有機色素 記録層と反射膜とから成る情報記録層が形成されて光学 ディスクを記録または記録再生する光学ディスク装置で あって、波長が680nm以下のレーザ光源と、上記光 学ディスク信号記録面にレーザー光を収束させるための N. A. が O. 7以上のレンズとを備えたことを特徴と する光学ディスク装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、支持体上に案内 溝、反射膜、有機色素記録層、光透過層を有し、有機色 素記録層の溶融ないしは熱分解等による形状変化、光学 定数変化によって情報の記録がなされ、その情報の記録 または(および)読み出しを光照射によって行う光学記 録媒体に係る。詳しくは、光透過層の厚さと厚さむら、 スキュー等の関係を規定することにより、大容量化が可 能となされた光記録媒体及びこの光学記録媒体の記録ま たは記録再生する光ディスク装置に係わるものである。

[0002]

【従来の技術】次世代の光学記録媒体として、片面にN TSC4時間記録再生ができる光学記録媒体が提案され ている。これは、家庭用ビデオディスクレコーダーとし て4時間の記録再生を可能にすることにより、現行のV TR (Video Tape Recorder) にか わる新しい記録媒体としての機能を備えるためである。

【0003】また、CD (Compact Disc) と同じ形状、サイズを選ぶことによりCDの手軽さ、使 い勝手に慣れ親しんだユーザーにとって違和感のない商 50

品とすることができる。

【0004】さらに、ディスク形態の最大の特徴として のアクセスの速さを利用し、小型、簡便な記録機という だけでなく、瞬時に録画、再生やトリックプレイ、編集 など多彩な機能を盛り込んだ商品を実現できる。

【0005】上記のような商品を実現化するには、例え ば記憶容量8GB以上が必要となる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来、 10 記憶容量8GB以上を実現可能な光学記録媒体は存在し ていなかった。

【0007】既に提案されているDVD(Digita I Versatile Disc)においては、波長  $\lambda = 0$ .  $65 \mu$ m 、N. A. = 0.  $6 \xi$ した場合には、 記憶容量は4. 7GBである。ECC(Error Collectio n Code) や変調方式などの信号フォーマットの変更を行 わずに、さらに大容量化を実現しようとした場合、例え ば8GB以上を実現する為には、

4.  $7 \times (0.65/0.60 \times N.A./\lambda)^{2} \ge 8$ の関係が成立することが必要である。これより、N. A.  $/\lambda \ge 1$ . 20となる。したがって、波長 $\lambda$ を短く するか、あるいはN. A. を大きくするかのどちらかが 必要となる。

【0008】上記条件を満たすために、例えばN.A. を高くした場合、再生光が照射されてこれが透過する光 学記録媒体の光透過層の厚さを薄くする必要がある。こ れは、光学ピックアップの光軸に対してディスク面が垂 直からズレる角度(チルト角)の許容量が小さくなるた めであり、このチルト角が支持体の厚さによる収差の影 30 響を受け易いためである。

【0009】また、同様の理由から、光透過層の厚さむ らも一定の値以下にする必要が生じる。

【0010】そこで本発明は、特に高いN.A.に対応 可能で、例えば8GB以上の大容量の情報を記録可能な 光記録媒体を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の光学記録媒体 は、熱可塑性樹脂からなり、0.3~1.2mmの厚さ の支持体と、支持体上に案内溝と、案内溝上に、順に、 少なくとも反射膜と、有機色素記録層からなる情報記録 層と、 $10\sim177\mu$ mの厚さの光透過層が形成され、 光透過層の、厚さむらをΔtとしたときに、再生、もし くは記録再生する光学系のN.A.および波長入との間

 $\Delta t \leq \pm 5$ . 26( $\lambda/N$ . A.  $^4$ ) ( $\mu$ m) (N. A. は開口数)

の関係を満たすものとする。

【0012】本発明によれば、大記録容量でかつ信号特 性に優れた光学記録媒体を実現することができる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的な実施の形 態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、 本実施例においては、光ディスクであって、支持体、例 えば基板上に、案内溝と、この案内溝上に反射膜と有機 色素記録層からなる情報記録層を有し、この上に形成さ れた光透過層にレーザー光を照射して信号の記録、再生 を行う構成の光ディスクに適用した例について説明する が、本発明の光学記録媒体は、このような構造に限定さ れるものではなく、カード状、シート状等その他各種形 状のものについても適用することができる。

【0014】一般的にディスクスキューマージン⊖と記 録再生光学系の波長入、N.A.、光透過層の厚さtと は相関関係にあり、実用上十分そのプレイヤビリティが 実証されているコンパクトディスク(CD)の例を基準 にこれらのパラメータとΘとの関係が、特開平3-22 5650号公報に示されている。これによると、Θ≦± 84. 115 (λ/N. A. 3/t) であればよく、こ れは本発明の光学記録媒体にも適用することができる。

【0015】ここで、光ディスクを実際に量産する場合 のスキューマージンΘの具体的な限界値を考えると、 0.4°とするのが妥当である。これは、量産を考えた 場合、これより小さくすると歩留まりが低下し、コスト が上がるからである。既存の記録媒体についても、CD では 0.6°、 D V Dでは 0.4°である。

【0016】従って、Θ=0.4°としてレーザーの短 波長化、高N.A.化により光透過層の厚さを、どの程 度に設定すべきかを計算すると、まず $\lambda = 0$ .  $65 \mu m$ とした場合には、N. A. はO. 78以上であることが 要求される。

【0017】また、将来レーザーの短波長化が進み、 A 30 = 0. 4 μmとなった場合を想定すると、光透過層の厚 さtは、 $t=177\mu$ mになる。この場合、基板の厚さ が1.2mmであるCD等の製造設備を流用することを 考慮すると、光ディスク全体の厚さは最大約1.38m mになることがわかる。

【0018】一方、光透過層の厚さの下限は、記録膜あ るいは反射膜を保護する役割も有する光透過層の保護機 能が確保されるかによって決定される。すなわち、光学 記録媒体の信頼性や、後述する2群レンズの光透過層表 面への衝突の影響を考慮すると10μm以上であること 40 が必要である。

【0019】このように、光学記録媒体の記憶容量を上 げるためには、N. A. /λを上げることが不可欠であ

> $\Delta t = \pm (0.45/N.A.)^4 \times (\lambda/0.78) \times 100$ =±5.26×(λ/N.A.<sup>4</sup>) μm (N.A.は、開口数)

【0024】ここで、光透過層の厚さ100μm中心に 対し、波長 0. 68 μm 、N. A. = 0. 875 で光透 過層の厚さむらとジッター値との関係について実験を行 った結果を図1に示す。図1より、例えばDVDにおい て、スキューなどの摂動がない場合のジッター基準であ 50 に従い、光透過層の厚さについて許容される厚さむら△

る。この場合、例えば記憶容量として8GBを達成させ るために、少なくともN. A. がO. 7以上で、レーザ 一光の波長λが0.68以下であることが必要となる。 また上記のように光透過層の厚さとスキューとの間には 上述した関係があるが、現状の赤色レーザーから将来普 及が見込まれる青色レーザーまで対応することを考慮す ると、光透過層の厚さは、10~177μmに設定する のが適切である。

【0020】また、記録容量(8GB)を達成するため 10 には、トラックピッチP、および線密度dを変える必要 がある。その条件としては、

 $(0.74/P) \times (0.267/d) \times 4.7 \ge 8$  $d \le 0.1161/P (\mu m/b i t)$ 

を満たせばよい。P=0.56μmのときd≦0.20 6 μm/bitとなるが、これはDVDのROM (Re ad Only Memory)を基準にしており、記 録再生の信号処理技術の進歩(具体的には、PRML(P ertial ResponceMaximam Likelihood) の適用や、EC Cの冗長度を減らす等)を考慮すると、さらに15%程 度の線密度の増加が見込まれ、その分Pを増やすことが 20 可能である。このことから Pは最大で 0.6 4 μ m が 導 き出される。

【0021】さらにトラックピッチ変動ΔPについても 公差が厳しくなる。CDやDVDの記録再生パラメータ をそのまま転用すると、DVDでのトラックピッチ 0. 74 μm、公差±0.03から、

 $\Delta p \leq \pm 0.03 P/0.74 = \pm 0.04 P$ となる。したがって、P=0.56とすると、ΔP≦± 0.023 $\mu$ m となる。

【0022】さらに光透過層の厚さむらについてもさら なる精度の向上が要求される。

【0023】光透過層の厚さが、再生対物レンズの設計 中心からずれた場合、その厚さむらがスポットに与える 収差量は、N.A.の4乗、また、波長に比例する。従 って、高N.A.化、または短波長化によって高記録密 度化を図る場合には、光透過層の厚さむらは、さらに厳 しく制限される。具体的なシステム例としてCDの場合 には、N. A. = 0. 45が実用化されており、光透過 層の厚さむらの規格は±100μmである。またDVD の場合には、それぞれ、N. A. = 0. 6で $\pm 30$   $\mu$  m と規定されている。CDでの許容量±100μmを基準 にすると、厚さむらΔtは、次式のように表わされる。

る7%になるところを見ると、対応する光透過層の厚さ むらは、約±6μmであることがわかる。これは上式に おいて導かれる値とほぼ一致する。

【0025】したがって、光学記録媒体の高記録密度化

tは、±5.26×(λ/N.A.<sup>4</sup>)以下でなければ ならない。

【0026】また、上述した光透過層の厚さは、記録再 生用レーザーが照射される光ディスク表面内で、均一で あることを前提としており、フォーカス点をずらすこと によって収差補正可能である。ところが、この領域内 (スポット内) でもし光透過層厚さにむらがあるとフォ ーカス点の調整では補正できない。そしてこの量は厚さ 中心値に対して±3 λ/100以下に抑える必要があ る。

【0027】さらに偏心Eに関してもDVDの50μm に対し、E≦50×P/0.74=67.57P (μ m)となる。

【0028】以上より、記憶容量8GBの高密度を達成 するための光学記録媒体に必要な条件をまとめると、以 下のようになる。記録再生光学系がλ≦0.68 µmか ON. A. / \≥ 1. 20をみたし、かつ、光透過層の 厚さt=10~177 $\mu$ m、光透過層の厚さむらは、 $\Delta$  $t \le \pm 5. \ 26 (\lambda / N. A. ) (\mu m)$ 

トラックピッチ P≦0.65 μm

公差Δp≤±0.04P

線密度d≦0.1161/P(μm/bit) ディスクスキュー Θ≦84.115× (λ/N.A. /t)

偏心E≦67.57P(μm)

表面粗さRa≦±3 λ/100(スポット照射領域内) 【0029】前述した本発明における光学記録媒体に必 要なスペックをみたすピッチおよびピッチむらを実現し たスタンパーを用い、射出成形法にて支持体、例えば基 板を作成する。このようなピッチむらの少ない高精度の 30 スタンパーは従来の送りをネジで行う構造では達成が困 難である為、リニアモーターによる送り構造をもった原 盤露光装置で製造する。さらに光学系は空気の揺らぎを 排除する為のカバーで覆ったり、また、露光用レーザー の冷却水の振動を除去するため、レーザーと露光装置と の間に防振材を設置したりすることにより作製する。

【0030】また、本実施例の場合、この支持体、すな わち基板上に案内溝を形成し、案内溝上に反射膜、有機 色素記録層、光透過層を成膜してなる。この場合、光透 過層から記録再生するので、予め成膜による信号形状の 40 変形を考慮して、基板上に溝(ピット)を形成してお <.

【0031】例えば記憶容量が10GB容量に相当する 信号ピット列の場合を例に採ると、基板(支持体)側か ら見たときの信号ピットのアシンメトリーが25%であ るとすると、基板と反対側、から見たときのアシンメト リーは10%となる。即ち、本実施例においては基板側 とは反対側の光透過層から信号を読み取ろうとする為、 例えば光照射側から見てアシンメトリー10%であるピ ットを形成する為には、基板に形成するのピット形状を 50 ある場合には、AI、またはTiあるいはCrを0.5

アシンメトリー25%にしておく必要がある。

【0032】なお、本明細書では、図2に、光ディスク の案内溝構造を示すように、マスタリング時にレーザー を露光する部分、すなわち図2において光透過層側から 見て凹部となっている部分をグルーブ101と指称す る。また、溝部からテーパ部分すなわち傾斜部分を除い た平坦な部分の幅をグループ幅WG と指称する。一方、 図2において光透過層側から見て凸部となっている部分 をランド102と指称し、連続したグループ101とラ 10 ンド102との合計幅をトラックピッチ103と指称す

【0033】図3に示すように、グルーブ101の深さ の中心位置における幅をグループの半値全幅WH と指称 し、(グループの半値全幅WH /トラックピッチ10 3)×100(%)をグループデューティーと指称す る。

【0034】上述したROMディスクのアシンメトリー と同様に、記録ディスクに形成される案内溝に関して も、反射膜や有機色素記録層が成膜されると、グルーブ 20 デューティーが変化する。すなわち、光透過層側から見 て、有機色素記録層の部分で、案内溝の凹部(グルー ブ) と凸部 (ランド) との幅を所望の比にするために は、このグループデューティーの変化を予め見越してス タンパーを作製する必要がある。すなわち、グルーブに 記録を行う場合には、反射膜や有機色素記録層の成膜に よりグルーブ幅が狭くなるので、スタンパーの転写用溝 の間隔を予め広く選定して案内溝を形成することが必要 である。有機色素を用いた追記型の光ディスクを作製す る場合には、基板上に反射膜を先に形成して、グループ デューティーを35~50%に設定するのが望ましい。 【0035】ランドとグループの双方に信号の記録がな されている場合に、信号のクロストークは、λ (1+2) m) /8(但し、mは0または自然数)が最小となり、 ランドとグルーブの溝が深い方がクロスイレースの影響 が小さいことが確認されている。したがって、基板の成 形しやすさ等も考慮すると、両特性を満足させるために

【0036】上述した本発明の光ディスクにおいては、 支持体すなわち基板と反対側に形成される光透過層から 情報の読み出しあるいは記録を行うため、この例におけ る本発明の光ディスクは、図4に示すように基板10上 に形成された案内溝11上に順に反射膜13、有機色素 記録層14よりなる情報記録層15が成膜され、この有 機色素記録層14上に、光透過層12が形成されて成る ものとする。

は、 $\lambda/8$ もしくは $3\lambda/8$ が現実的である。

【0037】図4に示すように、基板10をポリカーボ ネート等の光透過性樹脂の射出成形により案内溝11の 転写を行って形成した後、反射膜13を厚さ20~60 nmに成膜する。この反射膜は、光ディスクがROMで

Ç

重量%以上含有するAI合金を使用して、イオンビームスパッタ法やDC(直流)スパッタ法により形成することができる。また、反射膜の材料としてAuも使用できるが、この場合にはDCスパッタ法により形成することができる。

【0038】この光ディスクが追記型の場合には、反射膜13上に有機色素記録層14を成膜する。この有機色素記録層14は、シアニン、フタロシアン、ジフタロシアン、アントラセンおよびこれらの構成元素を他の元素および置換基で置換した構成を有する材料をスピンコー 10トで塗布、乾燥させることにより成膜することができる。

【0039】有機色素記録層14を形成した後、情報の 読み出しあるいは記録を行うための光照射を行う光透過 層12を形成する。この光透過層12は、有機色素記録 層14上に液状の紫外線硬化性樹脂を塗布、延伸後、光 照射により硬化させて形成することができる。また、図 5に示すように、液状紫外線硬化性樹脂16を介して、 均一な厚さの光透過性フィルム17を積層させることに より、形成することもできる。この場合の光透過性フィ ルム17と接着用の液状紫外線硬化性樹脂16によって 形成した光透過層12の厚さのむらは、基板10と同径 に加工した光透過性フィルム17を接着用の紫外線硬化 性樹脂16を介して基板10上に設置し、光透過性フィ ルム17を紫外線硬化性樹脂16の重しにして回転延伸 させることにより全体として10μmにすることができ る。

【0040】従来、この有機色素記録層14を基板10 上に形成する場合には、有機溶剤に有機色素を溶解させ たものを基板10に塗布していたため、ポリカーボネー 30 トの基板を溶かさない有機溶剤を選択する必要があっ た。しかし、本発明においては、上述のように反射膜1 3上に有機色素記録層14を成膜する構成としたため、 このような不都合を回避することができる。

【0041】しかしながら、本発明の光学記録媒体は、有機色素記録層14上に光透過層12を形成した構成を有するため、有機色素記録層14上に紫外線硬化性樹脂を塗布して光透過層12を形成する場合には、有機色素が紫外線硬化性樹脂に溶け出してしまう場合があるという問題がある。

【0042】そこで、紫外線硬化性樹脂に有機色素が溶け出すことを回避するため、図6に示すように、有機色素記録層14と光透過層12との間に透明保護層18を形成することが有効である。この透明保護層18は、Mg、Al、Si、Ti、Zn、Ga、Ge、Zr、In、Sn、Sb、Ba、Hf、Ta、Sc、Y以下、希土類元素の酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物等の単体、およびその混合物から成る材料により形成することができる。

【0043】また、光透過層12と透明保護層18の光 50

の屈折の合計量を一定にする必要があることから、この透明保護層 180 屈折率を n とし、その膜厚を d としたときには、光透過層 120 屈折率を 1.53 とすると、光透過層 1200 厚さを、 10-(1.53 d/n) ~ 177-(1.53 d/ $n) (<math>\mu$ m)の関係を満たすようにすることが望ましい。

【0044】光透過層12は、上述したように、基板10上の成膜面に、紫外線硬化性樹脂を滴下回転延伸し、光硬化することにより作成することができるが、この紫外線硬化性樹脂の粘度としては、300cps以上300cps以下のものが上記に記述した厚さの光透過層12を形成するのに適切である。

【0045】ここで、液状紫外線硬化性樹脂を用いて光透過層12を形成する場合、基板10の内周部、例えば半径25mmの位置に紫外線硬化性樹脂を滴下し、回転延伸させると、遠心力と粘性抵抗との関係から厚さに内外周差が生じる。この量は30μm以上にもなり、記述した厚み範囲を満たすことができない。

【0046】これを回避するためには、紫外線硬化性樹脂滴下の際に、基板10の中心孔10hを何らかの手段を用いて埋めた状態で、この基板10の中心部から紫外線硬化性樹脂を滴下することが有効である。例えば、厚さ0.1mmのポリカーボネートのシートを、直径中30mmの円形に加工し、中心孔10h部に接着し、紫外線硬化性樹脂を滴下し、回転延伸を行い、紫外線を照射して紫外線硬化性樹脂を硬化させた後、中心孔を再度打ち抜く。この方法によれば、内外周差10μm(p-p)以内の厚さを達成することができる。

【0047】なお、光透過層12を形成する際に、光ディスクの最外周からはみ出すことを防止するため、この光ディスクの径は、CD等の径(120mm)を基準とすると、120mm+5mmを最大値としておくことが望ましい。

【0048】上述した例においては、支持体すなわち基 板上に案内溝を形成し、案内溝上に少なくとも反射膜、 有機色素記録層、光透過層を成膜した構成の光学記録媒 体について説明したが、本発明の光学記録媒体はこのよ うな例に限定されるものではなく。例えば、射出成形、 あるいはキャスト法により厚さ10~177μmに形成 され、スタンパーの熱転写により信号あるいは案内溝の 形成がなされた例えばポリカーボネートのシートを用い て光透過層を形成する場合についても適用することがで きる。この場合、最終的に光透過層を構成するシートに 信号あるいは案内溝の形成がなされているため、この案 内溝上には、光透過層側から順に、少なくとも有機色素 記録層と反射膜とが成膜された構成となる。また、この 場合、必要に応じてシートと例えば厚さ0.6~1.2 mmの、照射光に対して透明の支持基板とを貼り合わせ た構成の光学記録媒体とすることもできる。

【0049】なお、本発明の光学記録媒体を構成する基

11

板10は、単板でディスクを構成する場合には、ある程 度の剛性が必要であるから、厚さ0.6mm程度以上で あることが望ましい。

【0050】また、本発明は、案内溝上に、反射膜と有 機色素記録層からなる情報記録層が複数積層された多層 構造の光学記録媒体についても適用することができる。 例えば、図7に示すように、基板10の射出成形により 形成した第1の情報記録層15a上に中間層19を介し て第2の情報記録層15bが形成された構成を有する2 層構造の光学記録媒体が挙げられる。

【0051】また、図8に示すように、案内溝が形成さ れた基板51および52を貼り合わせた構造を有するも のであってもよい。このように、基板を2枚貼り合わせ た構造の光学記録媒体を作製する場合には、その半分で ある0.3mm程度であることが好適である。

【0052】また、図9に示すように、1枚の基板50 の両面に情報記録層と光透過層12を有するような構造 であってもよい。

【0053】また、図7に示すような多層構造の光学記 録媒体であって、基板10の反対側の光透過層12側か 20 ら記録再生光の照射を行う構成ものについては、複数積 層された情報記録層を構成する反射膜の記録再生光に対 する反射率が、光入射面側、すなわち光透過層12側ほ ど小さくすることが必要である。

【0054】また、上述した図4~図7に示した光ディ スクにおいては、スキューが発生しやすい。このスキュ 一を軽減する為に、図10に示すように、基板10上で あって光透過層12の反対側の面にスキュー補正部材2 0として、紫外線硬化性樹脂を塗布してもよい。このス キュー補正部材20は光透過層12と同じ材料を用いて 30 もよいし、また、光透過層12の材料よりも硬化収縮率 の高い材料を用いてもよい。

【0055】なお、高記録密度の光学記録媒体を記録再 生するためには、後述する高N.A.の対物レンズを有 したピックアップが必要となる。この場合、対物レンズ と光透過層表面との間の距離(以下、W.D.とい う。)を従来の距離に対して狭くすることが必要とな る。しかしながら、この場合、対物レンズが光透過層表 面に衝突して、傷つけてしまうことが予想される。

【0056】これを防止するために、図11に示すよう 40 に、光透過層12上に、鉛筆硬度H以上の保護透明層2 1 を施した構成とすることが有効である。また光透過層 12が薄くなると、ごみを吸着しやすくなり、これを回 避するため、保護透明層21に帯電防止の機能を備える ことが有効である。

【0057】また、上述した本発明の光学記録媒体を構 成する反射膜、有機色素記録層からなる情報記録層の表 面にシラン処理を施すことにより、情報記録層と、光透 過層との密着性の向上を図ることができる。

す製造方法によっても製造することができる。図12A に示すように、押し出し成形、またはキャスト法で作ら れた例えば厚さ100μmのポリカーボネートのシート 40を用意し、ガラス転移点よりも高い温度に熱せられ たスタンパー41と、ローラー42に、例えば280K g f の圧力をかけて圧着させる。

【0059】上述した操作の後、所定の大きさに加工す ることにより、図12Bに示すように、シート40にス タンパー41のピットあるいは案内溝が転写された薄型 基板43を作製する。

【0060】続いて、前述した製造方法と同様の工程に より、上記案内溝上に反射膜や有機色素記録層を成膜す る。

【0061】そしてその後、別途射出成形にて作成した 例えば厚さ1.1mmのディスク状透明基板50上に、 紫外線硬化性樹脂を滴下し、薄板基板43を載置して圧 着し、透明基板50側から紫外線を照射して接着し、図 12C、D、Eにそれぞれ示すように1層、2層、4層 の記録層を有する光学記録媒体を成形することができ

【0062】次に基板上に形成されるピットまたは深さ について説明する。最も変調度が得られるピットまたは グループの深さは入/4であり、ROM等はこの深さに 設定する。

【0063】また、グルーブ記録やランド記録におい て、プッシュプルでトラッキングエラー信号を得ようと する場合、プッシュプル信号はピットまたはランドの深 さが  $\lambda / 8$  のときに最大となる。

【0064】さらに、ランドとグループの双方に記録を 行った場合、グループ深さはサーボ信号の特性ととも に、クロストークやクロスイレースの特性を考慮すべき であり、実験的適にはクロストークはλ/6~λ/3が 最小になり、クロスイレースは深い方が影響が少ないこ とが確認されている。また、グルーブ傾き等を考慮し、 両特性を満足させようとすると、3/8λが最適とな る。本発明の高記録密度の光学記録媒体は、上記深さの 範囲内で適用可能である。

【0065】次に高N.A.を実現させる例について説 明する。図13は高N.A.を実現させる光ディスク装 置のレンズの構成を示す。なお図13に示す光ディスク 装置は、波長が680nmのレーザー光源を有している ものとする。

【0066】この光ディスク装置において、第1のレン ズ31とディスク21との間に第2のレンズ32を配置 する。このように、2群レンズ構成にすることでN. A. を O. 7以上にすることが可能となり、第2のレン ズ32の第1面32aとディスク21の表面との間隔 (W. D.) を狭くすることができる。また、第1のレ ンズ31及び第2のレンズ32の第1面31a、第2面 【0058】なお、本発明の光学記録媒体は、以下に示 50 31b、第3面32a、及び第4面32bは夫々非球面

形状にすることが望ましい。この2群レンズを用いることにより、上述した光学記録媒体の高密度記録再生を行うことができる。

#### [0067]

【発明の効果】本発明によれば、記録信号の容量が8GBの光学記録媒体を得ることができた。

【0068】また、本発明によれは、基板上の案内溝の 凹部のデューティーを調整することにより、案内溝上に 有機色素記録層や反射膜を成膜した場合においても、光 透過層側から見て、案内溝の凹部(グルーブ)と凸部

(ランド)との幅が所望の比に形成されている光学記録 媒体を得るとができた。

【0069】本発明によれば、簡便な記録再生装置のままで従来に比べ高記録容量化を図ることができた。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】基板の厚さ誤差によるジッタ値の変化に関する 実験データである。

- 【図2】記録型光ディスクの案内溝構造を示す。
- 【図3】記録型光ディスクの案内溝構造を示す。
- 【図4】本発明の光学記録媒体の概略断面図を示す。
- 【図5】本発明の光学記録媒体の他の一例の概略断面図 を示す。

【図6】本発明の光学記録媒体の他の一例の概略断面図を示す。

【図7】本発明の光学記録媒体の他の一例の概略断面図 を示す。 【図8】本発明の光学記録媒体の他の一例の概略断面図 を示す。

【図9】本発明の光学記録媒体の他の一例の概略断面図 を示す。

【図10】本発明の光学記録媒体の他の一例の概略断面 図を示す。

【図11】本発明の光学記録媒体の他の一例の概略断面 図を示す。

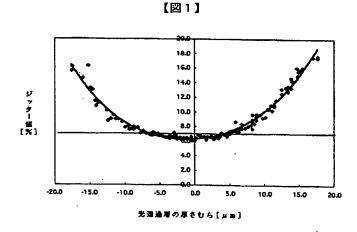
【図12】A 本発明の光学記録媒体の一例の製造工程 10 図を示す。

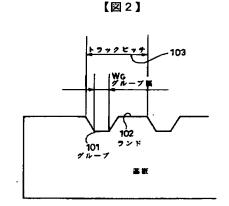
- B 本発明の光学記録媒体の一例の製造工程図を示す。
- C 本発明の光学記録媒体の一例の製造工程図を示す。
- D 本発明の光学記録媒体の一例の製造工程図を示す。
- E 本発明の光学記録媒体の一例の製造工程図を示す。

【図13】本発明を適用した光ディスクを記録再生する 光学系に用いる2群レンズの概略図を示す。

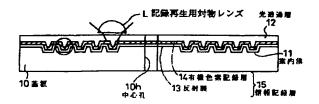
#### 【符号の説明】

10 支持体(基板)、10h 中心孔、11 案内 溝、12 光透過層、13 反射膜、14 有機色素記 20 録層、15 情報記録層、15a 第1の情報記録層、 15b 第2の情報記録層、16 紫外線硬化性樹脂、 17 シート、18 透明保護層、19 中間層、20 スキュー補正部材、21 光透過性表面層、40 ポリカーボネートシート、41 スタンパー、42 ローラー、43薄型基板、50 透明基板

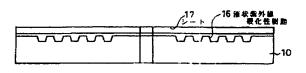


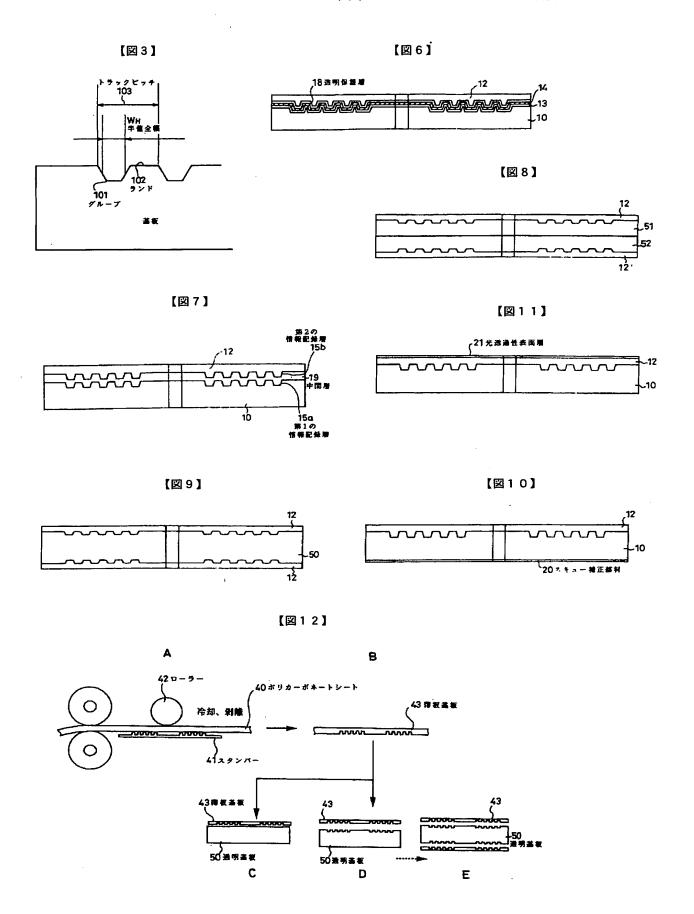


【図4】

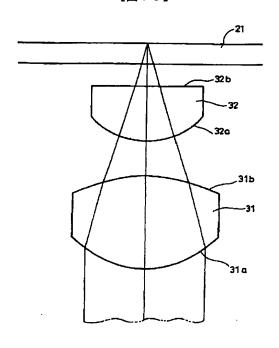


【図5】





【図13】



# フロントページの続き

# (72) 発明者 金子 正彦

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ 一株式会社内